



سینم
پژوهی
دانشگاهی

بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
۸ تا ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ - دانشگاه صنعتی شیراز



تأثیر عملیات بازپخت بر ساختار بلوری و خواص اپتیکی لایه‌های نازک CdZnO رشد داده شده به روش سل-ژل

سمیرا ولی محمدی^۱، مرتضی ایزدی فرد^۱، محمد ابراهیم قاضی^۱ و بهرام بهرامیان^۲

^۱دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شهرورد، شهرورد

^۲گروه شیمی، دانشگاه صنعتی شهرورد

چکیده - ابتدا لایه‌های نازک اکسید کادمیوم روی $CdZnO$ به ضخامت متوسط ۱۵۵ نانومتر بر روی زیر لایه‌های شیشه‌ای با روش سل ژل رشد داده شدند. سپس لایه‌های آماده شده در دماهای ۴۵۰، ۴۵۰، ۵۰۰ درجه سانتیگراد بازپخت شدند. خواص اپتیکی و ساختاری این نمونه‌ها با استفاده از نتایج حاصل از اندازه‌گیری‌های طیف عبور و بازتاب و پراش پرتوX و همچنین تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که عملیات بازپخت باعث بهبودی ساختار بلوری لایه‌ها می‌شود. همچنین شفافیت لایه‌ها و گاف نواری آنها با افزایش دمای بازپخت کاهش می‌یابد.

کلید واژه- اکسید کادمیوم روی، سل-ژل، لایه‌نازک، نیمرساناهای شفاف

Effect of annealing on crystal structural and optical properties of CdZnO thin films grown by sol-gel method

samira Vali mohammadi¹, Morteza izadifard¹, mohamad ebrahim ghazi¹ and bahram bahramian²

¹Department of Physics, shahrood University of Tecnology , shahrood

²Department of Chemistry, Shahrood Univercity of Tecnology, shahrood

Abstract- In this paper firstly CdZnO thin films with average thickness of about 155 nm, were grown by sol-gel spin-coating method on the glass substrates. the Prepared films were annealed at 450, 500°C. Crystal Structure and optical properties of the samples have been investigated by UV-VIS spectrophotometer, X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). The results showed that the annealing process causes improvement in crystal structure the layers. In addition, transparency the layers and their band gap decrease when in annealing temperature increases.

Keywords: CdZnO, sol-gel, transparent conductive oxides, thin films

۴۵۰، ۵۰۰ درجه سانتی گراد در یک کوره تیوبی به مدت یک ساعت بازپخت شدند. برای بررسی خواص اپتیکی نمونه‌ها، طیف‌های عبور و بازتاب آنها با استفاده از یک دستگاه طیف سنج مدل (uv-160) شرکت shimadzu اندازه گیری شدند. برای بررسی خواص ساختاری نمونه‌ها از یک دستگاه پراش اشعه X مدل BRUKER AXS-B8-ADVANCE تابش cuk_{α} با طول موج $\lambda = 1/5406$ آنگستروم و همچنین تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده شد. ضخامت متوسط لایه‌ها با استفاده از داده‌های طیف تراگسیل و نرم افزار پوما بدست آمدند.

۳- بررسی خواص ساختاری

در شکل (۱) طیف‌های پراش پرتو XRD نوعی ثبت شده برای لایه‌های بدون بازپخت و بازپخت شده در دماهای ۴۵۰، ۵۰۰ درجه سانتی‌گراد شاهد ظهور این شکل دیده می‌شود، نمونه بدون بازپخت کاملاً آمورف بوده و در طیف XRD آن هیچ قله‌ای که نشانگر تشکیل ساختار بلوری باشد مشاهده نمی‌شود. اما با افزایش دمای بازپخت تاحدود ۵۰۰ درجه سانتی‌گراد شاهد ظهور قله‌های نسبتاً ضعیفی که مربوط به پراش از صفحات (۱۰۱) و (۲۰۰) و (۲۲۰) اکسید کادمیوم و صفحات (۱۰۱) و (۰۰۲) اکسیدروی، هستیم که این می‌تواند نشانگر تشکیل ساختار چند بلوری اکسید کادمیوم روی باشد. این نتایج نشان می‌دهد که عملیات بازپخت برای بهبود ساختار بلور ضروری است. نتایج بدست آمده از CdZnO اندازه گیری‌های XRD در توافق با گزارش‌های سایر گروه‌های تحقیقاتی می‌باشد [1].

با استفاده از داده‌های طیف پراش اشعه ایکس می‌توان اندازه‌ی متوسط بلورک‌ها و همچنین پارامترهای شبکه بلوری نمونه‌های تهیه شده با استفاده از رابطه شرود (۱) محاسبه نمود [3]:

$$D = 0.9\lambda/\beta \cos \theta \quad (1)$$

که در این رابطه β پهنه‌ای بیشینه قله‌ی XRD در نصف ماکریزم و θ زاویه پراش می‌باشد. اندازه متوسط دانه‌ها برای نمونه بازپخت شده در دمای 500°C که قله‌های طیف XRD دارای وضوح بهتری است حدود 40 nm بدست آمد.

۱- مقدمه

در سالهای اخیر لایه‌های نازک نیمرسانی شفاف بر پایه اکسیدهای نیمرسانی شفاف (TCO) اکسیدروی (ZnO) و اکسید کادمیوم (CdO) نظری آلیاژ سه‌تایی CdZnO بطور گسترده برای ساخت قطعات اپتوالکترونیکی مانند سلولهای خورشیدی، بازتاب‌کننده‌های گرمایی، ولایه‌های نازک فتوولتائی مورد توجه قرار گرفته‌اند. این ترکیبات را می‌توان بطور مؤثر به روش‌های نسبتاً کم هزینه‌ای نظیر روش سل-ژل و یا روش تجزیه گرمایی افشارهای و الکتروانیاشت تهیه نمود، در ZnO دواکسید نیمرسانی شفاف از نوع n می‌باشند. در میان اکسیدهای نیمرسانی شفاف، اکسید کادمیوم بدليل داشتن مقاومت ویژه ذاتی کم حدود $1 \times 10^{-3} \Omega\text{cm}$ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این ماده دارای گاف نواری مستقیم و غیرمستقیم به ترتیب $2/59$ و $2/06$ و الکترون‌ولت و ساختار بلوری مکعبی است [1].

از سوی دیگر اکسیدروی نیز یکی از ترکیبات نیمرسانی محبوب از گروه II-VI می‌باشد که دارای گاف نواری مستقیم ($3/2\text{eV}$ در دمای اتاق) و انرژی اکسیتوونی بزرگ 60 meV الکترون‌ولت می‌باشد. از این ماده می‌توان برای ساخت قطعات اپتوالکترونیکی نظیر صفحات نمایش، سلولهای خورشیدی و سنسورهای گازی استفاده نمود [2]. در این کار ابتدا لایه‌های نازک CdZnO به روش سل-ژل روی زیر لایه‌های شیشه‌ای انباشت شدند. نمونه‌های آمده شده تحت عملیات بازپخت در دماهای مختلف قرار گرفتند. سپس ساختار بلوری و خواص اپتیکی این نمونه‌ها بررسی شدند.

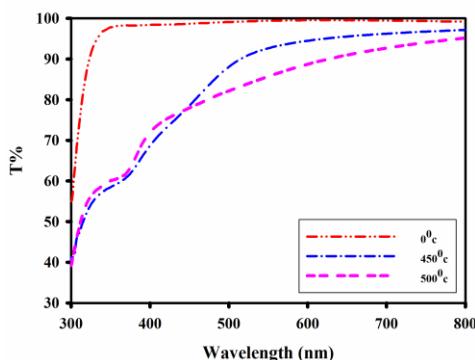
۲- نحوه تهیه نمونه‌ها

برای تهیه فیلم‌های نازک CdZnO به روش سل-ژل ابتدا محلولهای نیم مولار استات‌روی $[\text{Zn}(\text{COOH}_3)_2]$ و استات کادمیوم $[\text{Cd}(\text{COOH}_3)_2]$ بطور جداگانه آمده شدند. ترکیب این دو محلول توسط یک همزن مغناطیسی در دمای 60°C هم خورد تا یک محلول همگن و شفاف حاصل گردد. پس از گذشت ۲۴ ساعت از عمر محلول تهیه شده، عملیات لایه‌نشانی به روش سل-ژل چرخشی روی زیر لایه‌های شیشه‌ای انجام شد. عملیات خشک سازی لایه‌ها در دمای 250 درجه سانتی‌گراد انجام پذیرفت. سپس نمونه‌های آمده شده در دماهای

شرمی باشد. نتایج این بررسی در توافق با تصاویر XRD و همچنین طیف تراگسیل نمونه‌ها می‌باشد.

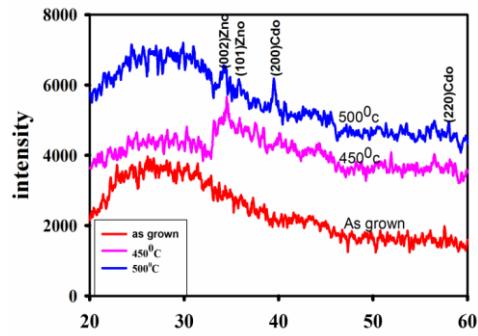
۴-بررسی خواص اپتیکی

برای بررسی خواص اپتیکی نمونه‌ها طیف تراگسیل آنها در بازه طول موجی ۳۰۰ تا ۸۰۰ نانومتر ثبت شدند. طیف‌های عبوری حاصل از دستگاه طیفسنج نوری در شکل (۲) برای سه نمونه آورده شده‌است. همانطور که در این شکل دیده می‌شود افزایش دمای بازپخت باعث کاهش شفافیت نمونه‌ها می‌گردد، به طوری که در ناحیه طول موجی ۴۰۰-۸۰۰ نانومتر برای نمونه‌های بازپخت شده در دمای ۵۰۰°C و ۴۵۰°C ترتیب ۹۰٪ و ۸۵٪ می‌باشد. همانگونه که در شکل ۳ دیده می‌شود، با تغییر دمای بازپخت شفافیت نمونه‌ها در ناحیه طول موجی ۴۰۰-۸۰۰ نانومتر بین حدود ۶۰٪ تا ۹۰٪ تغییر می‌کند. مقایسه طیف‌های عبور نشان می‌دهد که عملیات بازپخت باعث کاهش درصد عبور از نمونه‌ها می‌گردد. کاهش شفافیت ممکن است به دلیل کدر شدن لایه‌ها و یا افزایش مراکز پراکننده در اثر عملیات بازپخت باشد.



شکل ۳: طیف تراگسیل نمونه‌های بدون بازپخت و بازپخت شده در دماهای ۴۵۰، ۵۰۰ درجه سانتیگراد.

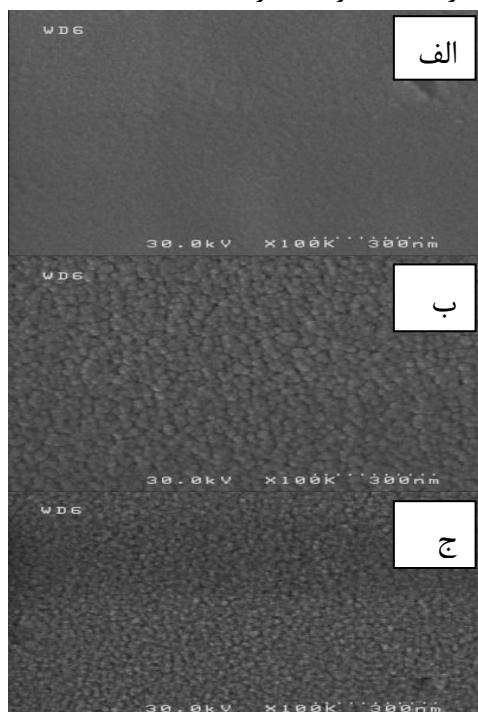
همچنین لبه جذب در نمونه‌های بازپخت شده با افزایش طول موج به آرامی تغییر می‌کند که این می‌تواند به دلیل تأثیر گذارهای مستقیم و غیرمستقیم در فرایند جذب باشد. همانطور که اندازه‌گیری‌های XRD نشان دادند افزایش دمای بازپخت باعث بهبود کیفیت ساختاری نمونه‌ها گردید که این مسئله می‌تواند با چگالتر شدن لایه‌ها همراه باشد. این مسئله نیز احتمالاً می‌تواند از عوامل دیگر کاهش درصد عبور از لایه‌ها با انجام عملیات بازپخت باشد. ضخامت لایه‌ها (t) با استفاده از داده‌های



۲۰

شکل ۱: طیف‌های XRD نمونه‌های بدون بازپخت و بازپخت شده در دماهای ۴۵۰ و ۵۰۰ درجه سانتیگراد.

به منظور بررسی تصاویر SEM از سطح لایه‌ها ثبت شدند. تصاویر ثبت شده از سطح نمونه‌های بدون بازپخت و بازپخت شده در شکل ۲ نشان داده شده است. همانطور که در این شکل دیده می‌شود ابعاد دانه‌ها و چینش آنها با تغییر دمای بازپخت تغییر می‌کنند. بر جستگی این دانه‌ها در نمونه‌های بازپخت شده در دمای ۴۵۰ درجه سانتیگراد بیشتر است.



شکل ۲: تصاویر SEM (الف) بدون بازپخت (ب) بازپخت ۴۵۰ درجه سانتیگراد (ج) بازپخت ۵۰۰ درجه سانتیگراد.

با افزایش دمای بازپخت به نظر می‌رسد ابعاد دانه‌ها کوچکتر و سطح یکنواخت‌تر شده است. ابعاد متوسط دانه‌ها برای نمونه‌های بازپخت شده حدود ۴۵nm می‌باشد که در توافق با اندازه بدست آمده توسط رابطه

مقادیر گاف انرژی بدست آمده در جدول (۱) گزارش شده است. همانطور که این نتایج نشان می‌دهد با افزایش دمای بازپخت گاف نواری مستقیم حدود ۱۱ میلی‌الکترون‌ولت و گاف نواری غیرمستقیم ۳۸ میلی‌الکترون‌ولت کاهش یافته است.

جدول شماره ۱

Thin film	E _g (ev) direct	E _g (ev) indirect	D(nm)
As grown	3.92	3.64	-----
450 ⁰ c	3.56	2.60	54.77
500 ⁰ c	3.45	2.22	42.55

۵-نتیجه گیری

در این مقاله ساختار بلوری و خواص اپتیکی لایه‌های نازک اکسید کادمیوم روی، رشد داده شده با روش سل-ژل روی زیر لایه‌های شیشه‌ای که در دماهای مختلفی بازپخت شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان داد که نمونه بدون بازپخت کاملاً آمورف بوده و پس از عملیات بازپخت ساختار چند بلوری CdZnO تشکیل می‌شود که با افزایش دمای بازپخت نمونه‌ها به سمت بلورینگی نیز پیش می‌روند. بازپخت در دمای ۵۰۰ درجه سانتیگراد ساختار مکعبی CdO با جهتگیری های [۰۰۱]، [۰۰۲] و [۲۰۰] و ساختار هگزاگونالی ZnO با جهتگیری های [۱۰۱]، [۲۰۰] می‌شود. طیف تراگسیل نمونه‌ها نشان داد که با افزایش دمای بازپخت شفافیت نمونه‌ها بین حدود ۶۰٪ تا ۹۰٪ تغییر می‌کند. گاف نواری مستقیم نمونه‌ها با افزایش دمای بازپخت حدود ۱۱ میلی‌الکترون‌ولت و گاف نواری غیرمستقیم آنها نیز ۳۸ میلی‌الکترون‌ولت کاهش می‌یابد. تصاویر SEM ثبت شده از نمونه‌ها نشان دادند که لایه‌ها دارای سطحی نسبتاً یکنواخت بوده و عملیات بازپخت باعث افزایش اندازه دانه‌ها شده است.

مراجع

- [1] Saliha Ilicana,* , Yasemin Caglara, Mujdat Caglara, Mutlu Kundakci, Aytunc Ates, **34** (2009)5201-5207
- [2] Jin-Hong Lee, Kyung-Hee Ko, Byung-Ok Park, **247** (2003) 119-125
- [3] S.Parmod,P.K.Shishodia,R.M.Mehra,H.Okada,Journal of Luminescence**126**(2007)800-806
- [4] A. Sawaby, M. S. Selim, S. Y. Marzouk, M. A. Mostafa, A. Hosny; *Physica B* **405** (2010) 3412-3420
- [5] G. I. Rusu, V.Ciupina, M. E. Popa, G. Prodan, G. G. Rusu, C. Baban **352** (2006) 1525-1528

طیف عبوری (T) توسط نرم افزار پوما محاسبه گردید. مقدار متوسط ضخامت لایه‌ها ۱۵۵nm بدست آمد. به این ترتیب ضریب جذب (α) با استفاده از رابطه (۲) قابل محاسبه خواهد بود:[4.5]

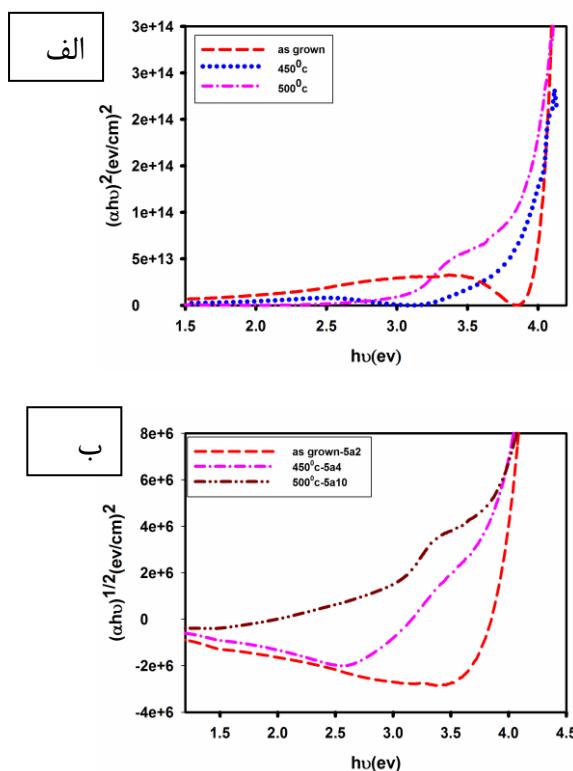
$$\alpha = -[\ln(T / (1-R)^2)]/t \quad (2)$$

که در این رابطه t ضخامت و T میزان عبور اپتیکی و R میزان بازتاب اپتیکی لایه است. گاف نواری مستقیم نمونه‌ها با رسم شیب نمودار $(\alpha h\nu)^2$ بر حسب انرژی (۳) فوتون ($h\nu$) و تقاطع آن با محور افقی از رابطه‌ی (۳) که به رابطه‌ی تاوس معروف است، بیان می‌شود [4.5].

$$\alpha h\nu = A(h\nu - E_g)^n \quad (3)$$

$$n = \frac{1}{2} \text{ گاف مستقیم و } n = 2 \text{ گاف غیرمستقیم}$$

که در این رابطه E_g گاف نواری نمونه‌ها، $h\nu$ انرژی فوتون فرودی می‌باشد. نتیجه‌ی این بررسی در شکل (۴) نشان داده شده است.

شکل ۴ : نمودار (الف) $(\alpha h\nu)^2$ گاف مستقیمب) $(\alpha h\nu)^{1/2}$ گاف غیرمستقیم بر حسب انرژی فوتون فرودی